# Влияние "отрицательного химического" давления на температуры фазовых переходов в слоистом кристалле TIInS<sub>2</sub>

© M.-H.Yu. Seyidov\*,\*\*, R.A. Suleymanov\*,\*\*, F. Salehli\*\*\*

\* Department of Physics, Gebze Institute of Technology, Gebze, Kocaeli, Turkey \*\* Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан \*\*\* Instanbul Technical University, Maslak, Istanbul, Turkey E-mail: smirhasan@gyte.edu.tr

(Поступила в Редакцию 4 февраля 2009 г. В окончательной редакции 20 апреля 2009 г.)

> Проведены экспериментальные исследования температурных зависимостей диэлектрической проницаемости смешанных кристаллов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> в интервале температур, охватывающих точки структурных фазовых переходов (ФП) в них. Установлено, что изовалентное замещение S на Se в анионной подрешетке кристаллов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> смещает температуры ФП  $T_i$  и  $T_c$  в область низких температур с одновременным уменьшением температурного интервала существования несоизмеримой фазы. Построена фазовая T-x-диаграмма исследуемых кристаллов и определены координаты критической точки (типа точки Лифшица), в которой сливаются линии  $T_i(x)$  и  $T_c(x)$  на фазовой диаграмме. Вид фазовой T-x-диаграммы смешанных кристаллов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> анализируется в рамках феноменологической модели "виртуального" кристалла.

PACS: 61.44.Fw, 64.70.Rh, 77.22.-d, 77.80.-e, 77.80.Bh, 77.90.+k, 81.30.-t, 81.30.Dz, 81.40.Vw

#### 1. Введение

Изоморфное замещение атомов S на Se в анионной подрешетке слоистого кристалла TIInS<sub>2</sub> приводит к образованию непрерывного ряда твердых растворов [1]. Наиболее изученным среди соединений указанного ряда является слоистый кристалл TlInS2, относящийся к классу сегнетоэлектриков-полупроводников, в котором при понижении температуры реализуется сложная последовательность структурных фазовых переходов (ФП). Структурными исследованиями доказано, что при температуре  $T_i \sim 216 \,\mathrm{K}$  в TlInS<sub>2</sub> имеет место ФП из высокотемпературной параэлектрической фазы, описываемой пространственной группой симметрии  $C_{2h}^6$ , в несоизмеримую (INC) фазу. ФП в INC-фазу обусловлен конденсацией мягкой моды в точке бриллюэновской зоны с координатой  $\mathbf{q}_i = (\delta; \delta; 0.25)$ , где  $\delta$  — параметр несоизмеримости ( $\delta = 0.012$  в точке  $T_i$ ). При  $T_c \sim 201$  К δ скачком обращается в нуль и кристалл переходит в полярную, соизмеримую фазу с учетверенным объемом элементарной ячейки и с вектором спонтанной поляризации, лежащим в плоскости слоя. Симметрия низкотемпературной полярной фазы, а также температурный ход параметра  $\delta$  в пределах INC-фазы, несмотря на многочисленные попытки, до настоящего времени экспериментально не выявлены.

Из совокупности экспериментальных данных, полученных с помощью исследования температурных зависимостей диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  [2,3], коэффициентов поглощения и скоростей ультразвуковых волн [4] и других характеристик TIInS<sub>2</sub>, однозначно установлено, что помимо температурных точек  $T_i$  и

 $T_c$  многие физические параметры TlInS<sub>2</sub> обнаруживают аномальное поведение и при иных температурах внутри INC-фазы. Например, из рис. 1 видно, что температурная зависимость  $\varepsilon$  TlInS<sub>2</sub> при атмосферном давлении характеризуется аномальным поведением при температурах 206, 203.7, ~ 201.5 К и в интервале ~ 195–199 К, никак не отождествляемых со структурными исследованиями. В [2,3,5,6] показано, что природа указанных аномалий на кривой  $\varepsilon(T)$  TlInS<sub>2</sub> связана с вкладом дефектной и примесной подсистем в диэлектрические свойства кристалла в области устойчивости INC-фазы.

В настоящей работе с целью изучения влияния изовалентного замещения атомов S на Se в анионной подрешетке кристаллов изоморфного ряда  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$ 



**Рис. 1.** Температурная зависимость  $\varepsilon$  TlInS<sub>2</sub>, измеренная в режиме нагрева на частоте 1 kHz.

на температуры ФП были осуществлены исследования температурных зависимостей є твердых растворов  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$  при различных значениях индекса x. Целесообразность таких исследований связана со следующими обстоятельствами. В работе [7] представена фазовая *p*-*T*-диаграмма слоистого кристалла TIInS<sub>2</sub>. Как следует из [7], рост гидростатического давления приводит к линейному смещению температур ФП  $T_i \sim 216 \, \mathrm{K}, \ T \sim 204 \, \mathrm{K}$  и  $T_c \sim 201 \, \mathrm{K}$  в область более высоких значений с различными барическими коэффициентами:  $dT_i/dp = 58.8$  K/GPa, dT/dp = 51.1 K/GPa и  $dT_c/dp = 48.9 \,\mathrm{K/GPa}$ , что соответствует уширению температурного интервала существования INC-фазы по мере роста *р*. Экстраполяция линий  $\Phi \Pi T_i(p)$  и  $T_c(p)$ в область отрицательных давлений позволяет опредлить координаты "виртуальной" критической точки, в которой пересекаются линии  $T_i(p)$  и  $T_c(p)$ . Оказалось, что INC-фаза на фазовой p-T-диаграмме TlInS<sub>2</sub> не должна наблюдаться при отрицательном гидростатическом давлении (всестороннем расширении [8]) порядка 1.8-1.6 GPa, а ФП из высокотемпературной параэлектрической фазы в соизмеримую сегнетоэлектрическую фазу должен иметь место при температуре (с учетом абсолютной погрешности измеряемых величин), принадлежащей интервалу ~ 160-170 К. С другой стороны, в [1] представлены результаты концентрационных зависимостей параметров кристаллической решетки и объема элементарной ячейки смешанных кристаллов  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$  при комнатной температуре и атмосферном давлении. Из полученных данных следует, что периоды кристаллической решетки TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> практически линейно возрастают с ростом х при переходе от TlInS<sub>2</sub> к TlInSe<sub>2</sub>. Легко рассчитать, что введение 1 mol.% Se в кристаллическую структуру TlInS<sub>2</sub> аналогично действию отрицательного давления [8] величиной  $p = \left| \frac{1}{V} \left( \frac{\Delta V}{\kappa} \right)_T \right| \approx 0.4 \,\text{GPa}$  (здесь  $V \sim 1815 \,\text{\AA}^3$  — объем элементарной ячейки TlInS<sub>2</sub>;  $\Delta V \approx 3 \, \text{\AA}^3$  — увеличение объема элементарной ячейки TlInS2 при изовалентном замещении 1 mol.% S на Se [1];  $\varkappa \sim 5 \cdot 10^{-3} \, (\text{GPa})^{-1}$  коэффициент изотермической сжимаемости TIInS<sub>2</sub> при 300 K [9]).

Таким образом, анионное изовалентное замещение S на Se в сульфидном ряду системы твердых растворов  $TlInS_{2(1-x)}Se_{2x}$  действует противоположно всестороннему сжатию кристаллической решетки  $TlInS_2$  и позволяет изучить особенности ФП в этом соединении с ростом постоянных кристаллической решетки, т.е. под действием так называемого "отрицательного химического" давления [10].

## 2. Приготовление образцов и методика измерений

Синтез и выращивание кристаллов TlInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> осуществлялись на основе модифицированного метода Бриджмена-Стокбаргера непосредственным сплавлением стехиометрического количества исходных компонент высокой степени чистоты в откачанных до  $10^{-4}$  mbar кварцевых ампулах. Общий вес шихты составлял 50–60 g. Выращивание проводилось в двухтемпературной печи при температуре горячей зоны  $1000-1050^{\circ}$ С и холодной зоны  $800-900^{\circ}$ С в течение ~ 120-150 h. Нами были получены достаточно совершенные монокристаллы с хорошей огранкой. С увеличением содержания Se цвет кристаллов менялся от светло-желтого (TIInS<sub>2</sub>) до оранжевого (TIInS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub>). Для исследований использовались специально подобранные образцы в форме пластин толщиной 2–3 mm и площадью 9-12 mm<sup>2</sup>. В качестве электрических контактов использовалась электропроводящая серебряная паста.

Температурная зависимость диэлектрической проницаемости измерялась с помощью моста переменного тока на частоте 1 kHz. Образец во время измерений находился в парах азота внутри криостатной системы. Измерения проводились в динамическом режиме со скоростью изменения температуры 0.1 К/min вблизи от точек структурных ФП и 0.5 К/min вдали от них. Температура измерялась платиновым термометром сопротивления с точностью  $\pm 10^{-2}$  K. Образец в начале измерений охлаждался до температуры жидкого азота и выдерживался при этой температуре в течение ~ 20 min.

#### 3. Феноменологическая модель

В работах [5,6,11] в рамках модели несобственного сегнетоэлектрика с промежуточной по температуре INCфазой развита термодинамическая теория Ландау для описания последовательности структурных ФП в TlInS<sub>2</sub>, основанная на исследовании разложения термодинамического потенциала в ряд по компонентам двухкомпонентного параметра порядка (ПП) с градиентным инвариантом Лифшица. Следуя указанной выше постановке задачи, запишем выражение для термодинамического потенциала TIInS<sub>2</sub> в виде разложения в ряд по степеням ПП и его пространственным производным (в приближении постоянной амплитуды  $d\rho/dz = 0$  [12–14]), дополнив его упругой энергией и энергией взаимодействия ПП с деформациями, возникающими при расширении кристаллической решетки за счет действия отрицательного химического давления,

$$F(z) = \frac{1}{L} \int_{0}^{L} f(z) dz; \text{ где } f(z) = f_{1}(z) + f_{2}(z),$$
  
$$f_{1}(z) = \frac{\alpha}{2} \rho^{2} + \frac{\beta}{4} \rho^{4} + \frac{\beta_{1}}{6} \rho^{6} + \frac{\beta_{2}}{8} \rho^{8} - \sigma \rho \left(\frac{d\varphi}{dz}\right) + \frac{\delta}{2} \rho^{2} \left(\frac{d\varphi}{dz}\right)^{2} + \frac{\gamma}{8} \rho^{8} \cos 8\varphi, \qquad (1)$$

$$f_2(z) = \frac{1}{2} \Sigma_{ij} C_{ij} (1 + h_{ij} \rho^2) u_{ii} u_{jj} + \Sigma_i b_i u_{ii} \rho^2 + \Sigma_i u_{ii} \sigma_{ii} + \Sigma_i r_i u_{ii} \rho^2 \frac{d\varphi}{dz}.$$
 (2)

Физика твердого тела, 2009, том 51, вып. 12

В (1)  $\rho$  и  $\varphi$  — полярные координаты (амплитуда и фаза соответственно) на плоскости компонент ПП [5,6,11],  $u_{ii}$  и  $\sigma_{ii}$  — соответствующие компоненты тензоров упругих деформаций и механических напряжений (в обозначениях Фойхта:  $1 \rightarrow xx$ ,  $2 \rightarrow yy$ ,  $3 \rightarrow zz$ ),  $C_{ij}$  упругие постоянные TIInS<sub>2</sub> вблизи температуры ФП исходная—INC-фаза, со стороны высокотемпературной параэлектричекой фазы, L — характерная длина образца вдоль направления z (индексы даны в моноклинной установке z = a, y = b, z = c). Как обычно, предполагаем линейную температурную зависимость только одного коэффициента  $\alpha = \alpha_T (T - T_0)$ ; остальные коэффициенты постоянны и положительны [5,6,11–14].

Из оценок, проведенных нами с помощью обработки рентгеноструктурных данных, представленных в [1], следует, что изовалентное замещение S на Se в области  $0 \le x \le 30 \text{ mol.}\%$  сопровождается возникновением в кристаллической структуре TlInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> упругих деформаций  $u_{xx} \sim (2.2-2.3) \cdot 10^{-2}, u_{yy} \sim (1.8-2.3) \cdot 10^{-2},$  $u_{zz} \sim (2.3-2.5) \cdot 10^{-2}$ . Следовательно, в первом приближении можно считать, что  $u = u_{xx} \approx u_{yy} \approx u_{zz}$ , т.е. замена ионов S на Se в системе твердых растворов  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$  сопровождается всесторонним расширением исходной элементарной ячейки TlInS2. В таком случае  $\sigma_{ij} = p$  [8] — упругая сила, сопряженная деформации и. Кроме того, в (2) пренебрегаем инвариантами типа  $h_i \rho^2 u^2$  из-за малости деформаций, а также членами, характеризующими пуассоново сжатие решетки за счет всестороннего расширения. Тогда из (2) получим

$$f_{2}(z) = \frac{1}{2}Cu^{2} + Bu\rho^{2} + 3pu + R\rho^{2}u\left(\frac{d\varphi}{dz}\right), \quad (3)$$

где  $C = (C_{11} + C_{22} + C_{33})$  — коэффициент, имеющий смысл модуля всестороннего расширения [8],  $B = \Sigma_i b_i$  и  $R = \Sigma_i r_i$  — постоянные разложения термодинамического потенциала. Применение стандартной процедуры для анализа термодинамического потенциала (1) (как обычно принято в теории Ландау [12–14], пренебрегаем инвариантами порядка выше четырех как несущественными, считая  $\beta_1 = \beta_2 = 0$ ), сводящееся к решению уравнений, возникающих из условия минимума термодинамического потенциала по отношению к компонентам параметра порядка, приводит к следующим соотношениям:

$$\rho^6 = \frac{\pi^2}{2} \frac{\sigma^2}{|\gamma|\delta} \frac{k^2}{E(k)},\tag{4}$$

$$\alpha = -\frac{\beta}{2}\rho^2 + \frac{\pi^2}{8}\frac{\sigma^2}{\delta} \left[\frac{2(2-k^2)}{E^2(k)} - \frac{3}{E(k)K(k)}\right], \quad (5)$$

$$F = -\beta \rho^4 + \frac{\sigma^2}{\delta} \rho^2 \bigg\{ \frac{3(2-k^2)}{E^2(k)} - \frac{6}{E(k)K(k)} \bigg\}, \qquad (6)$$

где K(k) и E(k) — полные эллиптические интегралы первого и второго рода с модулем  $k(0 \le k \le)$  [12–14]. Исходная параэлектрическая фаза теряет устойчивость в точке  $\alpha_0 = \sigma^2/\delta$  ( $k \to 0$ ,  $K(k) = E(k) \approx \pi/2$  [12–14]), которой соответствует волновой вектор INC-модуляции  $\mathbf{q}_{0i} = \sigma/\delta$ . Точка ФП в *C*-фазу определяется из условия равенства термодинамических потенциалов (6), записанных для INC- и *C*-фаз ( $k \rightarrow 1, K(k) \approx 1/2 \ln(16/1 - k^2), E(k) \approx 1$  [12–14]). После несложных преобразований получим  $\alpha_c = -\beta [\pi^2 \sigma^2/2|\gamma|\delta]^{1/3}$ . Учет (3) приводит только лишь к перенормировке коэффициентов  $\alpha$  и  $\sigma$  в формулах (4)–(6). Принимая во внимание линейную зависимость p от x для системы твердых растворов TIInS<sub>2(1-x</sub>)Se<sub>2x</sub>,  $p \sim \mu x$ , где  $\mu$  — величина, равная 0.4 GPa/mol.%, получим

$$\alpha^* = \alpha + \alpha_x x, \quad \sigma^* = \sigma - \sigma_x x.$$
 (7)

В (7)  $\alpha_x = 3B_{\mu}/C$  и  $\sigma_x = 3R\mu/C$ . Подставляя (7) в выражения для  $\alpha_0$  и  $\alpha_c$ , получим следующие формулы для концентрационной зависимости температур ФП в INC-и *C*-фазы в системе твердых растворов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub>:

$$T_{i}(x) = \frac{1}{\alpha_{T}} \left( T_{0i} + \alpha_{0} - \alpha_{x}x - 2\sigma_{x}q_{0i}x + \frac{\sigma_{x}^{2}}{\delta}x^{2} \right), \quad (8)$$
$$T_{c}(x) = \frac{1}{\alpha_{T}} \left( T_{0c} - \alpha_{x}x - \beta \left(\frac{\pi^{2}}{2|\gamma|}\right)^{\frac{1}{3}} \times \left[ \alpha_{0} - 2\sigma_{x}q_{0i}x + \frac{\sigma_{x}^{2}}{\delta}x^{2} \right]^{\frac{1}{3}} \right). \quad (9)$$

Отметим, что условие применимости решения Дзялошинского [12–14] (условие слабой анизотропии) в случае потенциала (1) требует, чтобы отношение  $|\gamma|\alpha_0^2/32\beta^3 \ll 1$ . Это означает, что коэффициент перед квадратной скобкой в (9) — величина достаточно большая [12] для того, чтобы им можно было бы пренебречь. Кроме того, фигурирующую в формулах (8) и (9) величину  $\sigma_x$  следует рассматривать как перенормированную компоненту волнового вектора INC-модуляции  $q_i^* = (\sigma - \sigma_x x)/\delta$ , индуцированную допированием (всесторонним расширением).

## 4. Экспериментальные результаты

На рис. 2–4 представлены температурные зависимости диэлектрической проницаемости составов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> при x = 1, 2 и 4 mol.% соответственно, измеренные на частоте 1 kHz вдоль плоскости слоя кристаллов в режиме нагрева образцов. Видно, что кривые  $\varepsilon(T)$  в изученной системе твердых растворов имеют качественно подобный вид во всем исследованном температурном диапазоне. Диэлектрические измерения в образцах состава TIInS<sub>1.98</sub>Se<sub>0.02</sub>, TIInS<sub>1.96</sub>Se<sub>0.04</sub> и TIInS<sub>1.92</sub>Se<sub>0.08</sub> выявили монотонное смещение температур аномалий на кривой  $\varepsilon(T)$ , связываемых с точками структурных ФП при  $T_i$  и  $T_c$ , в область более низких температур по сравнению с TIInS<sub>2</sub> с ростом концентрации Se. Как следует из рис. 2–4, повышение



**Рис. 2.** Зависимость  $\varepsilon(T)$  TlInS<sub>1.98</sub>Se<sub>0.02</sub>, измеренная в режиме нагрева на частоте 1 kHz.



Рис. 3. Зависимость  $\varepsilon(T)$  TlInS<sub>1.96</sub>Se<sub>0.04</sub>, измеренная в режиме нагрева на частоте 1 kHz.



**Рис. 4.** Зависимость  $\varepsilon(T)$  TIInS<sub>1.92</sub>Se<sub>0.08</sub>, измеренная в режиме нагрева на частоте 1 kHz.

содержания Se приводит к существенной трансформации формы аномалии на кривой  $\varepsilon(T)$  TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> с x = 1, 2 и 4 mol.%, соответствующей ФП в INCфазу: аномалия в виде четко выраженного максимума в исходном соединении TIInS<sub>2</sub> (рис. 1) трансформируется в аномалию в виде излома, которая все больше спрямляется с ростом индекса допирования x. При этом ФП в INC-фазу для составов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> с x = 1, 2и 4 mol.% наблюдается при температуре  $T_i = 209.5, 204$ и 185.7 К соответственно.

Из рис. 2–4 также видно, что и температура ФП в сегнетоэлектрическую *C*-фазу, определяемая по положению максимума на кривой  $\varepsilon(T)$  для составов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> с x = 1, 2 и 4 mol.%, смещается в сторону низких температур с ростом индекса допирования x. При этом ФП в сегнетоэлектрическую *C*-фазу для составов TIInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> с x = 1, 2 и 4 mol.% имеет место при температуре  $T_c = 198.2$ , 190 и 178.6 К соответственно.

Анализ экспериментальных данных показывает, что при замещении атомов S на Se в анионной подрешетке TIInS<sub>2</sub> концентрационная скорость понижения температур ФП  $T_i$  и  $T_c$  для составов 0 < x < 5 mol.% составляет  $dT_i/dx = -9.52$  и  $dT_c/dx = -6.52$  К/mol.% соответственно, что свидетельствует о сужении промежуточной INC-фазы с ростом индекса допирования x. Поэтому следует ожидать наличие критической точки (типа точки Лифшица) на фазовой диаграмме кристаллов TIInS<sub>2(1-x</sub>)Se<sub>2x</sub> в окрестности  $x \sim 5$  mol.%.

Диэлектрические измерения на образцах  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$  состава x = 5 и 10 mol.% приведены на рис. 5 и 6. Видно, что температурные зависимости  $\varepsilon(T)$  и tg  $\delta(T)$  TlInS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TlInS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub> различаются не очень сильно. Из рис. 5 и 6 также видно, что форма кривых  $\varepsilon(T)$  для составов x = 5 и 10 mol.% имеет практически симметричный характер относительно максимума  $\varepsilon(T)$ , наблюдаемого при температурах T = 166 и 168 К соответственно. Кроме того, площадь под максимумом на кривой  $\varepsilon(T)$  для образцов TlInS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TlInS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub> характеризуется приблизительно одинаковым значением. В то же время каких-либо аномалий в виде излома на кривой  $\varepsilon(T)$  для образцов TlInS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TlInS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub>, которые свидетельствовали бы о существовании ФП параэлектрическая-INC-фаза, нами обнаружено не было.

Естественно возникает вопрос о природе и роде наблюдаемого  $\Phi\Pi$  в образцах состава TllnS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TllnS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub>. Казалось бы, что кривые  $\varepsilon(T)$  TllnS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TllnS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub> имеют вид, характерный для собственных сегнетоэлектриков, а  $\Phi\Pi$  в сегнетоэлектрическое состояние должен был бы реализоваться в виде  $\Phi\Pi$  первого рода, близкого ко второму (отношение коэффициентов Кюри в парафазе и низкотемпературной фазе (~3) близко к "закону двойки" Гинзбурга). Однако некоторые экспериментальные результаты, в частности: 1) нечувствительность диэлектрической проницаемости TllnS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TllnS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub> к внешнему смещающему



**Рис. 5.** Зависимость  $\varepsilon(T)$  TlInS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub>, измеренная в режиме нагрева на частоте 1 kHz.



Рис. 6. Зависимость  $\varepsilon(T)$  TlInS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub>, измеренная в режиме нагрева на частоте 1 kHz.

электрическому полю вплоть до ~ 20 kV/cm во всем исследованном температурном интервале; 2) отсутствие петель диэлектрического гистерезиса в электрических полях вплоть до напряжений 5 kV; 3) отсутствие гистерезиса на температурной зависимости  $\varepsilon(T)$  при измерениях в режиме нагрев—охлаждение, не позволяют сделать такой вывод. Перечисленные факты, по-видимому, свидетельствуют об отсутствии вклада доменной структуры в диэлектрический отклик кристаллов.

Хотя в задачи настоящей работы не входило детальное выяснение природы низкотемпературного ФП в TIInS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TIInS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub>, авторы полагают, что индуцированные замещением атомов S на Se в анионной подрешетке TIInS<sub>2</sub> дефекты разрушают дальний сегнетоэлектрический порядок. Поэтому несколько размытый максимум на кривой  $\varepsilon(T)$  TIInS<sub>1.9</sub>Se<sub>0.1</sub> и TIInS<sub>1.8</sub>Se<sub>0.2</sub> может быть связан с ФП в некое стеклоподобное состояние с ближним полярным порядком (типа дипольного или кластерного стекла), что предполагает образование неких полярных микрокластеров.

## Обсуждение полученных результатов

На рис. 7, а представлена концентрационная зависимость температур ФП для системы твердых растворов  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$ , построенная на основе данных диэлектрических исследований. Видно, что монотонное понижение температуры ФП Т<sub>i</sub> и T<sub>c</sub> с различными коэффициентами, обусловленное постепенной заменой ионов S близкими по химической природе ионами Se при сохранении исходной структуры элементарной ячейки TlInS<sub>2</sub>, сопровождается плавным уменьшением температурного интервала существования INC-фазы. При этом область, ограниченная линиями раздела фаз  $T_i(x)$  и  $T_c(x)$  и являющаяся областью устойчивости INC-фазы (отмечена на рис. 7 штрихами), полностью исчезает в точке схождения линий ФП на фазовой Т-х-диаграмме TlInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> в области концентраций  $x \sim 5 \text{ mol.}\%$ . Таким образом, изоморфное замещение S->Se в анионной подрешетке TlInS<sub>2</sub> приводит к реализации на диаграмме состояния TlInS<sub>2(1-x)</sub>Se<sub>2x</sub> критической точки — точки Лифшица с координатами  $x \sim 5 \text{ mol.}\%$  и  $T \sim 168 \text{ K}.$ 

Попытаемся охарактеризовать показанную на рис. 7, *а* фазовую диаграмму с точки зрения феноменологической теории. Казалось бы, в формулах (8) и (9) следует пренебречь вкладом членов, пропорциональных  $\sigma_x$ ,



**Рис. 7.** *а*) — Фазовая T—*х*-диаграмма системы твердых растворов  $\text{TlInS}_{2(1-x)}\text{Se}_{2x}$ . b) Зависимость разностной кривой  $\Delta T(x)$  от состава твердого раствора: точки — экперимент, сплошная линия — подгоночная кривая.

как из-за малости самой величины модуля вектора INC-модуляции q<sub>0i</sub>, так и из-за малости его изменения, индуцированного допированием. Например, в [12] теоретически показано, что при воздействии на кристалл гидростатического давления температуры  $\Phi \Pi T_i(p)$  и  $T_c(p)$  должны линейно увеличиваться с ростом p, оставаясь при этом практически параллельными друг другу, поскольку основной вклад в зависимости  $T_i(p)$  и  $T_c(p)$ вносит один и тот же член, пропорциональный р. На опыте такая ситуация наблюдается при исследовании влияния гидростатического р давления на температуры  $\Phi\Pi T_i(p)$  и  $T_c(p)$  в TlInS<sub>2</sub> [7,15]. Однако, как показывают проведенные исследования, при изовалентном замещении S на Se в анионной подрешетке  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$ пренебрегать вкладами членов, пропорциональных  $\sigma_x$ , нельзя. Вклад этих членов можно легко обнаружить, исследуя поведение кривой разностной температуры  $\Delta T(x) = T_i(x) - T_c(x)$ , которая с учетом указанного выше может быть записана в виде

$$\Delta T(x) = \Delta T_0 (1 - Ax - Dx^{\frac{2}{3}}),$$
(10)

где  $\Delta T_0 = 1/\alpha_T (T_{0i} - T_{0c})$ , а *А* и *D* — подгоночные параметры, составленные из коэффициентов разложения термодинамического потенциала (1).

На рис. 7, b приведена рассчитанная по формуле (10) зависимость разностной кривой  $\Delta T(x) =$  $= 15(1 - 0.018x - 0.085x^{2/3})$  от состава твердого раствора *х*. Термодинамические параметры в формуле (10) определены в результате оптимальной (методом наименьших квадратов) подгонки разностной кривой  $\Delta T(x)$ к опытным данным. Видно, что полученные экспериментальные результаты с удовлетворительной точностью могут быть описаны в рамках развитой феноменологической модели. На термодинамическом языке последнее означает, что изменение макроскопических физических свойств слоистого кристалла TlInS2, обусловленное изоморфным замещением атомов S близкими по природе химической связи атомами Se в анионной подрешетке кристалла [16-19], может быть описано аналогией с "виртуальным" эффектом воздействия всестороннего расширения ("отрицательного химического" давления) на кристаллическую структуру TlInS2. Кроме того, обычно неучитываемое в случае действия гидростатического давления изменение волнового вектора INC-модуляции оказывается существенным в случае расширения (индуцированного изоморфным замещением атомов) кристаллической решетки слоистых кристаллов.

Таким образом, из формул (8) и (9) следует, что поведение кривых  $T_i(x)$  и  $T_c(x)$  в зависимости от индекса *x* должно осуществляться по законам, близким к линейным, с различными по величине коэффициентами  $dT_i/dx$  и  $dT_c/dx$  в полном согласии с фазовой диаграммой, изображенной на рис. 7, *a*. Небольшой разброс, наблюдаемый на рис. 7, *b* между опытной и подгоночной зависимостью  $\Delta T(x)$ , свидетельствует о том, что используемое приближение  $u_{xx} \approx u_{yy} \approx u_{zz}$ , строго говоря, не совсем оправдано. Для более аккуратной привязки экспериментальных данных к выводам феноменологической теории необходимо принять во внимание упругие силы, возникающие при анизотропном расширении кристаллической решетки TIInS<sub>2</sub> в результате концентрационного изменения параметров элементарной ячейки.

#### 6. Заключение

В настоящей работе путем исследования диэлектрических свойств твердых растворов  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$  построена T-x-диаграмма и описаны ее основные особенности. Исходя из анализа T-x-диаграммы сделан вывод, что в  $TIInS_{2(1-x)}Se_{2x}$  вблизи  $x \sim 5 \text{ mol.}\%$  реализуется критическая точка Лифшица. Показано, что полученные в настоящей работе результаты можно удовлетворительно описать и объяснить в рамках модели "виртуального" кристалла, рассматривая изовалентное замещение атомов S атомами Se в анионной подрешетке  $TIInS_2$  как действие "отрицательного химического" давления.

Авторы выражают глубокую благодарность Ф.М. Гашимзаде за интерес к работе и плодотворные дискуссии.

### Список литературы

- H. Ozkan, N. Gasanly, A. Culfaz. Turk. J. Phys. 20, 800 (1996).
- [2] Р.А. Сулейманов, М.Ю. Сеидов, Ф.А. Салаев, Ф.А. Микаилов. ФТТ 35, 348 (1993).
- [3] К.Р. Аллахвердиев, Н.Д. Ахмед-заде, Т.Г. Мамедов, Т.С. Мамедов, М.Ю. Сеидов. ФНТ 26, 76 (2000).
- [4] Ю.В. Илисавский, В.М. Стернин, Р.А. Сулейманов, Ф.М. Салаев, М.Ю. Сеидов. ФТТ 33, 104 (1991).
- [5] Б.Р. Гаджиев, М.Ю. Сеидов, В.Р. Абдурахманов. ФТТ 38, 3 (1996).
- [6] Б.Р. Гаджиев, М.Ю. Сеидов, В.Р. Абдурахманов. ФНТ 21, 1241 (1995).
- [7] К.Р. Аллахвердиев, А.И. Баранов, Т.Г. Мамедов, В.А. Сандлер, Я.И. Шарифов. ФТТ 30, 1751 (1988).
- [8] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости. Физматлит, М. (2003). С. 22.
- [9] Г.И. Зейналов, М.М. Курбанов, В.А. Гаджиев, Н.С. Сардарова. Неорган. материалы 39, 409 (2003).
- [10] С.В. Барышкников, Э.В. Бурсиан, В.В. Казаков. ФТТ 41, 1293 (1999).
- [11] Ф.М. Гашимзаде, Б.Р. Гаджиев, К.Р. Аллахвердиев, Р.М. Сардарлы, В.Я. Штейншрайбер. ФТТ 27, 2286 (1985).
- [12] V.A. Golovko. J. Phys.: Cond. Matter 2, 5679 (1990).
- [13] Д.Г. Санников. ФТТ 23, 953 (1981).
- [14] В.А. Головко. ФТТ 22, 2960 (1980).
- [15] O.O. Gomonnai, P.P. Guranich, M.Y. Rigan, I.Y. Roman, A.G. Slivka. High Press. Res. 28, 615 (2008).
- [16] М.А. Алджанов, Н.Г. Гусейнов, З.Н. Мамедов. ФТТ 30, 580 (1988).
- [17] О.Б. Плющ, А.У. Шелег, Т.И. Декола, В.А. Алиев. Неорган. материалы **31**, 648 (1995).
- [18] А.У. Шелег, К.В. Иодковская. Неорган. материалы 35, 544 (1999).
- [19] А.У. Шелег, Е.В. Шешолко. Неорган. материалы 32, 807 (1996).